



△ ×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数			
△ ×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-			
△ × 1	ヒ ス変更	16. 11. 28	M. M.			TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-				
△ × 1	彫刻 (VS-2514H1) 削除	16. 06. 23	T. T.	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)			
△ × 1	形状訂正 (突出無し)	16. 05. 26	T. T.	T. A.	T. T.	OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15		-		VS - 2 5 1 4 H 1			
NO. × 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1		SCALE			1 / 1	NAME	外觀図
						OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1		DATE			13. 01. 25	DRAW NO.	0 D S V 0 1 3 0 A 4
						TOLERANCES	A B C S						